



平成 27 年 11 月 12 日

各位

会社名 株式会社大真空
代表者名 代表取締役社長 長谷川 宗平
(コード番号 6962 東証 1 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 前田 宏
TEL (079)426-3211

SiTime 社とパートナーシップ契約締結のお知らせ

当社は、SiTime Corporation（株式会社メガチップスの 100%子会社、以下 SiTime 社という）と MEMS タイミングデバイスの販売におけるパートナーシップ契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 概要および目的

当社は、今後拡大が見込める IoT・ウェアラブルなどの市場に対し、水晶デバイスに加え SiTime 社の MEMS タイミングデバイスを当社ブランドで順次販売してまいります。

SiTime 社は Si（シリコン）材料に MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を応用した発振子や発振器などのタイミングデバイスの開発・販売を行っております。

2. SiTime 社の概要

- (1)名称 SiTime Corporation
- (2)所在地 米国 カリフォルニア州
- (3)代表者の氏名 CEO Rajesh Vashist
- (4)事業内容 MEMS タイミングデバイスの開発及び販売
- (5)資本金 20,333 千米ドル
- (6)設立 2003 年 12 月
- (7)従業員数 約 90 名
- (8)当社との関係 記載すべき当社との資本、人的、取引関係はありません。

3. 今後の見通し

本パートナーシップ契約の締結に伴う平成 28 年 3 月期における当社連結業績予想に与える影響は軽微であります、将来にわたり企業価値の向上を実現する契約と考えております。

今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

(用語の説明)

・ タイミングデバイス :

電子機器において、正しい時間とスピードで情報を送るためのタイミング信号や、連続した同期信号を提供するデバイス。

・ MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) :

微細加工技術を用いて製作された微小な電気機械システム。タイミングデバイスの他、センサー、モーター、ディスプレイ等に応用されている。

・ IoT (Internet of Things) :

一意に識別可能な「もの」がインターネット/クラウドに接続され、情報交換することにより、相互に制御する仕組み。

以上